

# 中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

天合标 [2024] 6 号

## 关于批准发布《碳化硅晶片边缘轮廓检验方法》团体标准的公告

各相关单位：

根据《中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟团体标准管理办法》的相关规定，现批准发布《碳化硅晶片边缘轮廓检验方法》（T/IAWBS 021-2024）团体标准。该标准自2024年5月17日发布，自2024年5月24日起实施。

现予公告。

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

2024年5月17日

